## 平成 24 年度 産業動向調査報告書(要約)

平成 25 年 3 月

一般財団法人 マイクロマシンセンター 産業動向調査委員会

MEMS は、半導体微細加工技術やレーザ加工技術を応用し、微小な3次元構造の電子/機 械素子を Si 基板上に組み込んだセンサ、アクチュエーター等のデバイスとして発展してきた。 MEMS の応用は圧力センサ、加速度センサ等の既存部品を小型化した単機能 MEMS から、 MEMSと半導体電子回路の集積化や異種 MEMSの複合化による多機能 MEMS、さらには圧電 材料、バイオ材料等の機能材料やカーボンナノチューブのようなナノ材料を活用したナノ融合 MEMS へと進展している。

MEMS デバイスが組み込まれた応用製品は、自動車のエンジン制御やエアバッグシステムから 始まり、その後インクジェットプリンタ、プロジェクタ、ゲーム機と次々と新しいアプリケーションが広が り、最近では携帯電話に多数の MEMS が採用されるに至ってその市場規模は急速に拡大してい る。今後はスマートフォン、タブレットなどの民生機器への応用がさらに増大するとともに医療や環 境分析などの分野で多くの高付加価値型 MEMS が開発されていくものと考えられる。

注目される最近のアプリケーションとしてワイヤレスセンサネットワークシステム(WSNS)があり、こ こではMEMS技術の活用によりWSNSに適した小型高感度で低消費電力なセンサと高効率なエ ネルギーハーベスタの創出が期待されている。WSNSは、ビルや工場の省エネルギーシステム、公 害防止のための環境管理システム、橋梁やトンネル等社会インフラの安全維持管理システム、農場 や植物工場の育成管理システム等、幅広い応用が期待されている。

一方少子高齢化社会を迎え、医療費削減、予防医療の促進、Quality of Life の向上等が叫 ばれており、生化学分析を行う医療機器や健康管理のための非侵襲、低負荷な身体モニタリング システムが必要で、ここでも MEMS 技術の活用による小型高機能なセンサの創出が期待されてい る。

以上のように、既存システムの高付加価値化や新産業の創出において MEMS はキーデバイス であり、国内外の関連企業は今後どのような MEMS がどのような分野で求められているのか高い 関心を寄せている。

本年は以上のような将来大きな成長が期待できる MEMS 分野(マイクロナノデバイス分野)でど のような革新デバイスが今後有望とされているかを調査して、同分野に携わる企業の開発戦略策 定や大学での研究の方向性の検討に参考にして頂けるような報告書を目指した。また調査結果よ り日本の MEMS 関連産業の今後の課題と方策をまとめた。

1

【調査方法】

〇マイクロナノ革新デバイス定義

本調査ではマイクロナノ革新デバイスを以下のように定義した。

·マイクロ/ナノテクノロジーを用いたセンサ&アクチュエーター、電子部品、光学部品

・アプリケーションが明確であること

·それが実用化されると、市場性、社会的インパクトが大きいと予測されるもの

・開発フェーズは基礎研究段階から商品化段階まであるが、すべてを含める。

(本文中でどの段階にあるかを記載)

·すでに商品化された分野でも、次世代型は含める。 例. レーザ干渉型 MEMS 加速度センサ

○マイクロナノ革新デバイス調査方法

革新デバイスの分類は、アプリケーションの分野別として、アプリケーション毎に担当者を決めて 調査を進めた。

調査方法は公開情報をベースとした。代表的な公開情報は技術論文他各種専門誌、学会予稿 集、研究会資料、特許、Web 情報である。

アプリケーション分野別にした抽出した場合、実用化に近いデバイス、よりニーズ寄りのデバイス に片寄る傾向が予測されたため、基礎研究に近い側や、有望とされるシーズを応用したデバイスも 抽出できるよう、著名な研究機関が取組むデバイスも調査する。海外研究機関に関しては訪問ヒヤ リングで得た情報を加えた。

抽出した革新デバイスの将来の方向性に関しては、調査を担当した各委員の私見を含めること とした。

表 2.1 に抽出したマイクロナノ革新デバイスをアプリケーションとデバイスのマトリックスに配置した 一覧表を示す。これより多くのアプリケーション分野に渡って様々な種類の革新デバイスが開発され ていることがわかる。今後もここで抽出されたデバイスに限らず多くの MEMS デバイスが開発されて 様々な機器やシステムの発展に寄与していくものと期待される。

2

アブリケーション		モバイル	レ機器・情報通信	機器分野	自動車分野			バイオ・医療	・ヘルスケア分野		
デバイス		モバイル 機器	ゲーム	光通信	安全システム	エコ自動車	医療分野	ヘルスケア 分野	人工感覚 分野	バイオ関連 分野	
光· 電磁波	可視光							712	視覚関連 人工網膜		
	赤外光	熱型赤外線 センサ	赤外線 モーション センサ								
					ミリ波レーダー 方式センサ						
	電磁波				カメラ方式 センサ レーダー、 ソナー						
機械量	圧力・ 変位		触覚センサ				AFM装置/ プローブ	血圧センサ	 触覚(アレイ) 触覚表示		
	加速度 角速度	複合型 モーション センサ (コンポセンサ)	複合型 モーション センサ		クワッド差動型 MEMSジャイロ						
	音響	MEMS マイクロフォン	MEMS マイクロフォン				超音波関連 Capacitive Micro Machined Ultrasonic Transducer		聴覚 MEMS マイクロフォン マイクロ スピーカー		
	振動		MEMS振動発 電モジュール				Transducer				
磁気					磁気センサ による ドライパ 生体信号検出	コアレス電流 センサ					
熱											
流体			MEMS マイクロ								
バイオ	DNA		燃料電池						人工神経	DNAチップ チップ加工技術	
	細菌									細菌計測チップ	
	細胞									細胞分別チップ 細胞採取用チップ	
化学	ガス				インパネ 搭載型 アルコール センサ	高速応答水素 センサ			 嗅覚		
	液体 成分 濃度							グルコース (血糖値) センサ 酵素電極型 蛍光検出型 粘度検出型 PHセンサ	味覚	血液分析チップ 生体物質検出チップ 細胞分別チップ 細胞採取用チップ 細胞培養用チップ	
	マイクロ						μ - T A S			細胞分注用チップ	
アク	分析	MEMS display		光スイッチ			Lab-on-chip DDS	   μ ニー ドル	マイクロ		
チュ エータ	静電						<ul><li>(インシュリン</li><li>注入</li><li>薬剤投与、</li><li>など)</li></ul>	(アレイ)	グリッパー		
	圧電										
	形状 記憶										
高周波		周波数可変 バンドパス フィルター		可変減衰器 波長選択 フィルタ							
光学 邹材									光学系		
その他							カプセル 内視鏡	投薬管理 システム	渦巻管電極 アレイ		

## 表2.1 抽出したマイクロナノ革新デバイスのアプリケーション別分類 (1)

アプリケーショ		,	像·精密機	器·家電分	野		環境・セキュリティ・農業分野			エネルギー分野		生活支援ロボット・ 産業機器分野		
デバイス		ディスプ レイ	デジカメ・ ビデオ	プリンタ	プロジェク ター	家電	機械式 腕時計	環境汚染 分野	セキュリ ティ	農業分野	創エネル ギー	省エネ	生活支援 ロボット分	産業機器 分野
<u>デバイス</u> 光・ 電磁波	可視光									超小型 分光器				
电磁波	赤外光					MEMS 非接触 温度センサ			熱型赤 外線 センサ			熱型赤外線 センサ	赤外画像 センサ	
	電磁波										MEMSベース の電磁エネ ルギーハー ベスター		3次元測域 センサ	
機械量	圧力·	触覚表示 デバイス				水位検出用 微小圧力 センサ							多軸触覚 センサ	
	変位												フレキシブル 触覚 センサ	
	加速度 <sup>,</sup> 角速度		6軸加速度 & ジャイロ センサ								静電型慣性 エネルギー ハーベスター		複合型 モーション センサ (コンポセンサ)	
	振動				MEMS 振動発電 モジュール						圧電型 エネルギー ハーベスター			多軸 振動センサ
磁気											熱電			
熱					MEMO	MEMO					熟竜 ハーベスター			
流体					MEMS マイクロ 燃料電池	MEMS フロー センサ								
バイオ					7/10/11/10/10			バイオセンサ		健康センサ				
	DNA													
	細菌													
	細胞													
化学	ガス							大気汚染 センサ						
	液体 成分 濃度									糖度センサ				
	マイクロ 分析							小型化学 分析 システム						
アク チュ エータ		デジタル マイクロ シャッター	MEMS 自動焦点 レンズ	高速インク ジェット ヘッド	DMD/DLP MEMSミ ラー (DLP以外)		機械式腕 時計 部品							
	静電		MEMS ステージ 機構	樹脂吐出 ヘッド	DMD/DLP Pico									
			形状記憶 合金による 手ぶれ補正 デバイス	ナノ粒子 吐出ヘッド										
	圧電		カメラ用 シャッター	MEMSミラー	MEMSミ ラー(DLP 以外)									
	形状 記憶		ウエハ レベル 実装した カメラモ ジュール											
高周波														
光学 部材		干渉型 光変調器 (iMOD)												
その他												スマート センサ		

## 表2.1 抽出したマイクロナノ革新デバイスのアプリケーション別分類 (2)